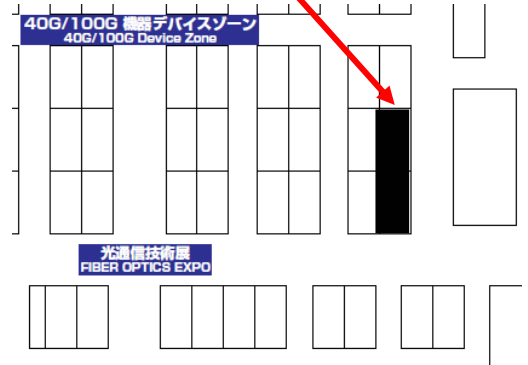


# 第11回光通信技術展 (FOE) 出展のご案内

お客様各位

拝啓 春陽の候、貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます。  
 平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
 さて、弊社では広く皆様に製品のご案内を申し上げるべく、  
**第11回光通信技術展(FOE)**に出展の運びとなりました。  
 ご多用とは存じますがご来場いただき、弊社製品をご高覧賜りたく、  
 ご案内申し上げます。

弊社ブース：東4ホール #46-37



敬具

## [主な出展製品]

- Accelink 社(自社ブース#46-33) --- 低価格 EDFA, EVOA, Tap/PD, AWG, その他パッシブ部品, ハンディ型パワーメータ他各種測定器, 他幅広い製品ラインナップ
  - Agiltron 社(共同出展) ----- 超高速 (ns) 光スイッチ/VOA (1x2, 2x2 スイッチ), 4x4, 16x16 光スイッチも有 耐高光入力 (<50W) 短波長サーキュレーター/アイソレータ
  - Alphon社 ----- 1060nm, O, S, C, L-band SOA (半導体アンプ), 超高速光スイッチ
  - Comcore 社 ----- 低ロス SM カプラー/WDM, PM カプラー/WDM, 1060nm 帯カプラー/WDM
  - Denselight 社 ----- 高出力 SLED (CoS, Butterfly), 1270-1650nm 超広帯域 SLED, 狭線幅レーザー ダイオード (Typ 10KHz), E/S-band 帯 ASE 光源
  - Discovery Semiconductors 社 ----- 10~40Gbps フォトダイオード・レシーバー・バランス PD, O/E コンバーター (共同出展) 850nm マルチモード・シングルモード 10~25Gbps フォトダイオード・レシーバー
  - FIBERPRO 社(自社ブース#45-9) --- 偏波コントローラ, 偏波スクランブラー他偏波関連測定器
  - INNOLUME 社 ----- 1.06~1.31um 帯量子ドット SOA (Wafer, CoC, BTF), コムレーザー
  - Keopsys 社 ----- 高出力光増幅器 (C/L Band, SMF/PMF~10W) CATV 用 MSA 型マルチポート EDFA (~8x20dBm/ポート), 高出力イットリビウム・エルビウムレーザー
  - Kylia 社 ----- Dual Polarization 光ハイブリッド, DPSK/DQPSK 復調器
  - Lightwaves2020 社 ----- 高速チューナブルフィルタ, 超小型/MSA EDFA, 小型 ASE 光源モジュール 高速光部品 (VOA/コンパクト偏波コントローラ/スクランブラー: <10us)
  - Luxpert Technologies (共同出展) --- C・L-band DWDM EDFA (40~80ch), MSA/ハーフMSA EDFA, WDM-PON モジュール
  - New Ridge Technologies 社(共同出展) --- 10/40/100Gbps C, L-band PMD ソース (エミュレータ) (無料技術セミナー 4/13 12:50~) 超高速偏波コントローラデモ (~20us)
  - Yenista Optics 社(デモ有) ----- 外部キャビティ波長可変光源 (Osics), ASE フリー波長可変光源 (Tunics) 狭線幅 (50~800pm) ・フラットトップ マニュアル/自動波長・帯域幅可変フィルター
  - UC Instruments 社(デモ有) ----- ローコスト波長可変光源 (C~L-band), パワーメータ, VOA
  - Opneti 社 ----- SM/PM 各種光パッシブ部品, ファラデーミラー, MEMS スイッチ 他
  - PriTel 社 ----- パッシブ・アクティブモード ロックレーザー, フェムト秒ファイバレーザー, SM/PM EDFA (短パルス有)
  - YY Labs 社 ----- サブμ秒応答 EDFA, LN 変調器ハイブリッドコントローラ (DP-QPSK, DPSK, DQPSK, SSB, アナログなど), 箱タイプ有
  - Wavelength References 社 ----- ガスセル各種, 波長ロックレーザー
- その他にも耐熱ファイバー、ピコ秒パルスレーザー、分光器等々も扱っております。

## Photonix2011 内 第11回 光通信技術展 (FOE)

会期：2011年4月13日(水)~15日(金) 10:00 ~ 18:00

会場：東京ビッグサイト東4ホール (15日のみ ~17:00)

公式WEBサイト：[www.foe.jp](http://www.foe.jp)

併催展「第4回レーザー加工技術展」にも出展(東#34-5)します。

## サンインストルメント株式会社

TEL：03-5436-9361

FAX：03-5436-9364

E-MAIL：[sun@sun-ins.com](mailto:sun@sun-ins.com)

WEB：[www.sun-ins.com](http://www.sun-ins.com)